

◇産業技術総合研究所(産総研)研究員募集◇

公募人員：パーマメント型，年俸制，プロジェクト型，凡そ  
20名

配属先：【エレクトロニクス・製造領域】

センシングシステム研究センター，新原理コンピューティング  
研究センター，プラットフォームフォトンクス研究センタ  
ー，先端半導体研究センター，製造技術研究部門，デバイス  
技術研究部門，電子光基礎技術研究部門，インダストリアル  
GPS研究センター（情報・人間工学領域）

専門分野：

- (1) 最先端半導体デバイス技術，3次元実装技術，先端ロジ  
ックやAIチップの回路設計技術，シミュレーション技術，  
シリコンフォトンクス・光ネットワーク技術，量子コンピ  
ューティング関連技術，エレクトロニクス・フォトンクス  
に関する材料・プロセス技術，フレキシブル/プリントド  
エレクトロニクス技術
- (2) 先進加工プロセスのための材料・加工技術・表面科学・  
粉体工学・データサイエンス，センシングデバイス・シス  
テム技術，MEMSと半導体の集積化技術，異種材料接合技術，  
3次元積層造形技術，リマニュファクチャリング技術、レーザ  
ー加工，プラズマプロセス技術

応募資格：博士学位取得者（採用予定日において学位取得見  
込者を含む），又は博士号取得と同等の能力（企業での豊富  
な実務経験を含む）を有する者。

着任予定時期：2025年4月1日

雇用期間：パーマメント型は任期がありません。年俸制およ  
びプロジェクト型については任期があります。

提出書類：Webによる登録が必要ですので，詳細について  
は産総研ホームページの公募案内をご覧ください。

応募期間：2024年3月下旬～5月8日（水）

問い合わせ・書類送付先・その他：詳細については下記産総研ホームページの公募案内をご覧ください。



[https://www.aist.go.jp/aist\\_j/humanres/02kenkyu/index.html](https://www.aist.go.jp/aist_j/humanres/02kenkyu/index.html)